# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

08.12.2004

別紙添付の書類は下記の出願書類の謄本に相違ないことを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 顧 年 月 日 Date of Application:

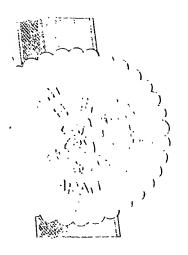
2004年 2月20日

出 顏 番 号 Application Number:

PCT/JP2004/002029

出 願 人
Applicant(s):

株式会社タニタ エフアイエス株式会社 佐川 清志 播磨 信一 翁長 一夫 柳谷 順子 稲沢 領



2005年 1月13日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office ·) \ [1]





## F150009J

## 1/5

# 特許協力条約に基づく国際出頭願曹

#### 原本(出願用)

<del></del>	<b>受理官庁記入欄</b>	PCT/JP 2004 / 002029
-1	国際出願番号	101/01 2004/ 002020
⊢2	国際出版日	20. 2. 2004
B-C	(受付印)	PCT International Application 日本 国 特 中
)-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出題顧書 は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-SAFE [EASY mode] Version 3,50 (Build 0002.158)
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許協力条約 に従って処理されることを請求する。	
0-6	出類人によって指定された受理官庁	日本国特許庁(RO/JP)
0-7	出頭人又は代理人の書類記号	F1S0009J
1	発明の名称	塩素計
[]	出願人	
11-1	この機に記載した者は	出願人である (applicant only)
11-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
11-4ja	名称	株式会社タニタ
I)–4en	Name:	TANITA CORPORATION
11 <b>-</b> 5ja	めて名	1748630 日本国 東京都板橋区前野町1丁目14番2号
II-5en	Address:	14-2, Maenocho 1-chome, Itabashi-ku, Tokyo 1748630 Japan
II <del>-6</del>	国籍(国名)	日本国 JP
<b>∏-</b> 7	住所(国名)	日本国 JP
11-8	在話香号	81-3-3968-2111
II <del>-9</del>	ファクシミリ番号	81-3-3968-2661

# 特許協力条約に基づく国際出願願書

# 原本(出頭用)

<u>III-1</u>	その他の出版人又は発明者	was at 2 ( and in out only)
111-1-1	この間に記載した者は	出願人である (applicant only)
[[[-1-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
[[[-]-4ja	名称	エフアイエス株式会社
-}-4en	1	FIS INC.
1[[-1-5ja	あて名	6640891
•		日本国
		兵庫県伊丹市北園3丁目36番3号
III-1-5ea	n Address:	36-3, Kitazono 3-chome, Itami-shi, Hyogo
		6640891
		Japan  日本国 JP
III-1-6	田鎔(国名)	
111-1-7	住所(国名)	日本国 少
111-2 111-2-1	その他の出版人又は発明者 この様に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
	右の相定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
DJ-2-2		佐川 清志
	氏名(姓名)	SAGAWA, Kiyoshi
	en Name (LAST, First):	1740071
m-2-5	a あて名	! <del></del>
	·	東京都板橋区常盤台2丁目4番14号 フィオーレト
III-2-6	en Address:	Flore-Tokiwa 201, 4-14, Tokiwadai 2-chome. Itabashi-ku, Tokyo 1740071
1 .	Ì	Japan
111-2-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-2-7	(住所(国名)	日本国 JP
111-3	その他の出願人又は発明者	
111-3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
m-9-	2 右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
111-3-	4ja 氏名(姓名)	播摩 信一
	4sn Name (LAST, First):	HARIMA, Shinichi
	5ja あて名	<u>354003</u> 1
		日本国 埼玉県富士見市勝瀬3166 パティオふじみ野31
	•	3
111-3-	-Sen Address:	Patio-Fujimino 313, Katsuse 3166, Fujimi-shi,
	·	Saitama 3540031
	}	Japan .
	-6 国籍(国名)	日本国 JP
M-3		日本国 リア
111-3	-7 住所(国名)	ロ本国の

3/5

# 特許協力条約に基づく国際出願願書

## 原本(出頭用)

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
111-4	その他の出版人又は発明者	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
	この間に記載した者は	出願人及い完明者である(app 1 oding and
111-4-2		米国のみ (US only)
11-4-4ja		翁長 一夫
-4-4en	Name (LAST, First):	ONAGA, Kazuo
III-4-5ja	あて名 ·	<u>664089</u> 1
		日本国兵庫県伊丹市北園3丁目36番3号。エフアイエス株
		兵庫泉伊丹市北國31日30日3)、一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		c/o FIS Inc., 36-3, Kitazono 3-chome, Itami-shi,
III-4-5en	Address:	
	}	Hyogo   6640891
		Јарап — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
111-4-6	   関簽(国名)	日本国 JP
111-4-7	住所(國名)	日本国 JP
	その他の出願人又は発明者	
111-5 111-5-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-5-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
	氏名(姓名)	柳谷 順子
	n Name (LAST, First):	YANAGITANI, Junko
	はあて名	6640891
111 0 03		
		日本国 兵庫県伊丹市北園3丁目36番3号 エフアイエス株
		<b></b>
111-5-50	en Address:	c/o F1S Inc., 36-3, Kitazono 3-chome, Itami-shi.
		Нуодо
		6640891
		Japan
m-5-6		日本国 JP
m-5-7	住所(国名)	日本国 JP

4/5

# 特許協力条約に基づく国際出願願書

## 原本(出頭用)

	•	
II-6	その他の出願人又は発明者 この概に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
	右の指定国についての出頭人である。	米国のみ (US only)
1	氏名(姓名)	租沢 領
1	Name (LAST, First):	INAZAWA, Osamu
		6640891
III-6-5ja	,	
	<u>.</u>	日本国 兵庫県伊丹市北園3丁目36番3号 エフアイエス株
	·	
III-6-5en	Address:	c/o FIS Inc., 36-3, Kitazono 3-chome, Itami-shi,
	<b>1</b>	Hyogo
	•	6640891 Japan
	resulter (FEL & )	日本国 JP
111-6-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-6-7	住所(国名)	
fV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下配の者は国際機関において右配のこと	〈代理人 (agent)
	出版人のために行動する。	西川 惠清
-	氏名(姓名)	NISHIKAWA, Yoshikiyo
	n Name (LAST, First):	5300001
IV-1 <b>-</b> 2j	はあて名	
•	·	1、大阪府大阪市北区梅田11日12番17号 梅田名
	·	牛命ビル5階  北斗特計争物
IV-1-2	en Address: .	c/o Hokuto Patent Attorneys Office
		Umeda-Daiichiseimei Bidg. 5th Floor, 12-17, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
		15300001
		Japan
ĭV−1-3	電話番号	81-6-6345-7777
		81-6-6344-0777
r∨-1-4		fdpt@hokutopat.com
[\rangle-f-2		一体競化物しし向けなて名を有する代理人
IV-2	その他の代理人	(additional agent(s) with the same address do
		first named agent)
(V-2-	1声 压名	森 厚夫
	len Name(s)	MORI, Atsuo
v	国の指定	
V-1	この顧書を用いてされた国際出願は、共4.9(4)に基づき、国際出願の時点で拘り	
	4.SCOに基づき、国際口部が高い、 れる全てのPCT締約国を指定し、取得したよいる解析の保護を求め、及び該当	L20  
	れる全てのPCT協和国を指定し、以行 あらゆる種類の保護を求め、及び該当 場合には反対を国内特許の両方を求め	08
VI-1	国際出版となる。	なし (NONE)
VII-1	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	日本国特許庁 (ISA/JP)
VII-I	TO ACCOUNT OF THE PARTY OF THE	The street of th

## F1S0009]

# 特許協力条約に基づく国際出頭顕著

## 5/5

## 原本(出展用)

		申乙	とて数	
113	申立て			
D-1	登明者の特定に関する申立て	<u> </u>		
J-2	出類し及び特許を与えられる国際出願日における出版人の資格に関する甲立て	<u>-</u>		
1-3	先の出版の優先権を主版する国際中国は日本			
<b>-4</b>	発明者である日の甲立て(米国を指定国と			<del> </del>
1-5	不利にならない関示又は新規性喪失の例	<del>_</del> ·		
	外に関する中立(	用海	の枚数	添付された電子データ
	照合欄	. 23265	5	<b>—</b>
-1	闘者(申立てを含む)			
-2	明細書		9	
•	豫求の範囲		1	-
-3		ļ	1	/
-4	要約			
-5	図面	<u> </u>	7	
	合計		23	·
:-7	PAT		添付	添付された電子データ
	添付書類	<del></del>		-
8-3	手数科計算用紙		1	1
(-17	PCT-SAFE 電子出頭		<u>-</u>	
-19	要約者とともに提示する図の番号	11		
X-20	国際出願の使用言語名	日本語		
(-1	出額人、代理人又は代表者の記名押印			
<b>,</b> -1	THE PARTY OF THE P		情層第一	
K-1-1	氏名(姓名)	西川 惠清	福雪河	
	<b>暑名者の氏名</b>		医海门	
X-1-2	127.22.7			
<u> 1-1-3</u>	12-8X			

# 受理官庁記入欄

10-1	国際出版として提出された書類の実際の受理の日	20. 2. 2004
10-2	图面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補充する 書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの事際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な他 完の期間内の受理の日	
10-5	出版人により特定された国際調金機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関 に調査用写しを送付していない	

# 国際事務局記入欄

_		
	記録原本の受理の日	
11-1	IECEXURAN XXXX H	
•• •		_
	3	
	1	

## 明細書

#### 塩素計

#### 技術分野

Б

10

15

. 20

本発明は、検知対象の液中の塩素濃度、特に水道水に含まれる残留塩素の濃度を検知する塩素計に関するものである。

## 背景技術

このような塩素計として本発明者らは、異種の金属で形成された一対の電極を有し、これら一対の電極を検査対象の液中に浸け、電極表面で残留塩素が還元される際に電極間に発生する起電圧から液中の塩素濃度を検査する塩素計を従来より提案している(例えば特開2002-214220号公報参照)。

上記文献に示される塩素計では、一対の電極の内の一方が白金線、他方が銀線にて形成され、銀線からなる電極には液中に浸けられる部位に塩化銀被膜が形成されており、これら一対の電極でセンサ部を構成している。そして、このセンサ部を検査対象の液中(例えば水道水)に浸けると、電極の表面で液中の塩素が還元されることによって電極間に電流が流れ、液中の塩素濃度に応じた起電力が発生するので、この起電力から塩素濃度を検出していた。

ところで図10は複数のセンサ部を塩素濃度が0%(浄水)、0.4ppm (水道水の残留塩素濃度に相当)、0.9ppm、1.5ppmの液にそれぞれ 浸けた時の起電圧を示しており、高濃度側では起電圧が飽和するため、起電圧の 線形性が悪化するという問題があった。

#### 発明の関示

25 そこで、本発明は、上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的は、 塩素濃度に対する起電圧の非線形性を改善した塩素計を提供することにある。 ところで、上述のような起電圧の線形性の悪化は、センサ部の出力インピーダンスが大きいために発生するものと考えられる。すなわち液中の塩素濃度が高くなるにつれて、電極の表面では液中の塩素の還元反応が盛んになるが、センサ部の出力インピーダンスが大きい場合は還元反応の反応速度が抑制されて、起電圧が飽和し、その結果起電圧の線形性が悪化するものと考えられる。そこで本発明者らは、センサ部の出力インピーダンスを低減するために、センサ部の出力インピーダンスに比べて十分小さい抵抗値の補正抵抗を一対の電極の間に接続すれば良いと考えた。

すなわち、上記目的を達成するために、請求項1の発明は、異種の金属によりそれぞれ形成され、検査対象の液中に浸けられたときに電圧を発生して検知信号として出力する一対の電極を具備したセンサ部、検査対象の液中に一対の電極を浸けた時の検知信号から液中の塩素濃度を検出する検出部、および一対の電極間に接続された検知信号の非線形性を改善可能な抵抗値の補正抵抗とを含むことを特徴とする。

15

20

25

この発明によれば、検知信号の非線形性を改善可能な抵抗値の補正抵抗を一対の電極間に接続してあり、この補正抵抗を接続することによって、センサ部の出力インピーダンスが低減されて、検知信号の非線形性が改善されるから、塩素 濃度の検知精度を向上させることができる。

なお背景技術で説明した塩素計においても、一対の電極の間に抵抗器を接続 しているが、この抵抗器は、センサ部の出力インピーダンスが高い場合にノイズ がのりやすいという問題があるため、ノイズの低減を目的として出力インピーダ ンスを下げるために接続されたものであり、その抵抗値は10MΩと高く、セン サ起電圧の非線形性を改善する効果は得られなかった。

また請求項2の発明は、請求項1の発明において、さらにセンサ部の検知信号にオフセット電圧を重畳するオフセット電圧印加部と、オフセット電圧が重畳された検知信号を所定のゲインで増幅して検出部に出力する検知信号増幅部と、 検出部の出力の校正時におけるオフセット電圧とゲインとを記憶する記憶部と を含み、検出部が、検知信号増幅部から入力された検知信号と記憶部に記憶され たオフセット電圧およびゲインを用いてセンサ部から出力された検知信号を演 算により求める演算手段を備えることを特徴とする。

センサ部の検知信号は、オフセット電圧印加部によってオフセット電圧が重 置された後、検知信号増幅部で増幅されて検出部に入力されているが、記憶部に は、検出部の出力の校正時におけるオフセット電圧とゲインとが記憶されている ので、演算手段により、増幅回路部から入力された増幅後の検出信号と、記憶部 に記憶されたオフセット電圧およびゲインとを用いて、センサ部の検知信号を演 算で求めることができる。しかも、出力の校正時に設定されたオフセット値及び ゲインは記憶部に記憶されているので、オフセット値やゲインの設定が変更され た場合にも容易に対応でき、回路の構成を簡単にできる。

また補正抵抗の抵抗値は、 $1 k \Omega$ 以上且つ $1 OM \Omega$ 以下であることが望ましい。

本発明のさらなる特徴およびそれがもたらす効果は、以下に述べる発明の詳 15 細な説明および実施例から理解されるだろう。

## 図面の簡単な説明

10

25

図1は、本発明の実施形態に基づく塩素計の回路図である。

図2は、上記塩素計の外観図である。

20 図3aは同上のヘッド部の一部省略せる要部拡大断面図、図3bは同上のヘッド 部の一部省略せる要部拡大図である。

図4は、補正抵抗の抵抗値を2kΩとした場合の塩素濃度と起電圧との関係を示す図である。

図5は、補正抵抗の抵抗値を20kΩとした場合の塩素濃度と起電圧との関係を 示す図である。

図6は、補正抵抗の抵抗値を100kΩとした場合の塩素濃度と起電圧との関係を示す図である。

図7は、補正抵抗の抵抗値を200kΩとした場合の塩素濃度と起電圧との関係 を示す図である。

図8は、補正抵抗の抵抗値を390kΩとした場合の塩素濃度と起電圧との関係を示す図である。

5 図9は、補正抵抗の抵抗値を1MΩとした場合の塩素濃度と起電圧との関係を示す図である。

図10は、従来の塩素計の出力特性図である。

## 発明を実施するための最良の形態

15

20

25

10 以下、本発明を好ましい実施形態に基づいて詳細に説明する。

図1は本実施形態の回路図であり、異種の金属により構成され、検査対象の塩素を含んだ液中に浸けられたときに電圧を発生し検知信号V1として出力する一対の電極1a,1bを具備したセンサ部1と、検知信号の非線形性を改善するために一対の電極1a,1bの間に接続された補正抵抗ROと、センサ部1の検知信号V1に予め設定されたオフセット電圧V2を重畳させるオフセット電圧印加部2と、オフセット電圧印加部2により重畳されるオフセット電圧V2を複数の電圧値の中から択一的に選択する操作部2aと、オフセット電圧V2が重畳された検知信号(V1+V2)を増幅する検知信号増幅部3と、CPU4と、EEPROM5と、液晶ディスプレイ(以下、LCDと言う)6とを備えている。

検知信号増幅部3は演算増幅器OP1を用いた非反転増幅回路からなり、一対の電極1a,1bの内、プラス側の電極1aが演算増幅器OP1の非反転入力端子に接続されている。また演算増幅器OP1の出力端と反転入力端との間には、抵抗R1および応答調整用のコンデンサC1からなる並列回路を接続してあり、演算増幅器OP1の反転入力端と回路のグランドとの間には抵抗R2が接続されている。また演算増幅器OP1の反転入力端にはゲイン調整用の抵抗R3,R4の一端が接続されており、抵抗R3,R4の他端はCPU4の出力端子P2,P3にそれぞれ接続されている。また演算増幅器OP1の出力端はCPU4の入

力端子P1に接続されている。

10

15

20

ここで、CPU4の出力端子P2、P3はオープンコレクタ出力からなり、 出力端子P2、P3をグランドに接続すると、抵抗R2と並列に抵抗R3、R4 が接続される。演算増幅器OP1の利得は、反転入力端とグランドとの間に接続 される抵抗R2~R4と、反転入力端と出力端との間に接続された抵抗R1との 抵抗比で決定されるので、CPU4が出力端子P2、P3を開放又は短絡するこ とで、演算増幅器OP1の利得を4通りに切り替えることができる。

またEEPROM5には、出力の校正時において、設定部2aにより設定されたオフセット電圧値V2と、演算増幅器3のゲインとが記憶されている。なお本実施形態では記憶部としてEEPROMを用いているが、不揮発性のメモリであればどのようなメモリでも良く、またバックアップ電源を設けたRAMで構成しても良い。

検出部たるCPU4の入力端子P1には演算増幅器OP1により増幅された検知信号V3が入力されており、この入力電圧V3を内蔵するA/D変換部でA/D変換するとともに、EEPROMからオフセット電圧V2とゲインGの設定値を読み込み、V1=V3/G-V2なる演算式を用いてセンサ部1の検知信号V1を求めている。そして、CPU4はセンサ部1の検知信号V1から塩素濃度を求め、LCD6に塩素濃度の検出値を表示させている。ここにCPU4の演算機能により、検知信号増幅部3からの入力V3とEEPROM5に記憶されたオフセット電圧V2およびゲインGを用いてセンサ部1の検知信号V1を演算により求める演算手段が構成される。

またCPU4の入力端子P4には測定開始用スイッチSW1の操作信号が入力され、入力端子P5には校正開始用スイッチSW2の操作信号が入力される。スイッチSW1, SW2は、それぞれ、一端がグランドに接続されるとともに、他端が抵抗R5, R6を介して一定電圧にプルアップされており、スイッチSW1, SW2をオン/オフすることで入力端子P4, P5の電圧レベルがロー又はハイに反転してCPU4に操作信号が与えられ、CPU4が測定モード或いは校

z 正モードで動作を開始する。

10

15

20

25

次に本発明の塩素計の構成を図2および図3 a、図3 bを参照して説明する。 図2は塩素計の外観図であり、上述した図1に示す回路が構成された回路基板を 樹脂成型品からなるハウシング7に内装してあり、このハウジング7にケーブル 9を介して接続されたセンサ本体10の先端部に一対の電極1 a、1 bからなる センサ部を備えたヘッド部10 aが設けられている。なおハウシング7の前面に はLCD6や、スイッチSW1、SW2の操作部8 a、8 bなどが配置されてい る。

図3aはヘッド部10aの要部拡大断面図、図3bはヘッド部10aの要部拡大図であり、ヘッド部10aは細長い筒状に形成されており、その内部の中空部はセンサ本体10内に連通し、先端側が開口している。ヘッド部10aの先端部には、ヘッド部10a内の水密性を確保した状態で固定部材11が装着されており、この固定部材11には一対の電極1a,1bが固定されている。またヘッド部10aの中空部内には2本のリード線12a,12bが配設されており、各リード線12a,12bの後端部はケーブル9の心線に接続され、ケーブル9の心線を介してハウシング7内部に納装された図1の回路に接続されている。また、各リード線12a,12bの前端部は固定部材11の前側凹部13内に突出して、それぞれ電極1a,1bに接続されており、前側凹部13内に充填された封止材14で固定されている。

一対の電極1a.1bは、一方の電極1bが白金線、他方の電極1aが銀線にて形成されており、この電極1a,1bによって、センサ部1が構成されている。各電極1a,1bの後端側は固定部材11の前側凹部13内において封止材14に埋設固定される埋設部として形成され、前端側は封止材14から前方に向けて突出する検知部として形成されている。銀線からなる電極1aには上述した検知部の表面のみに塩化銀被膜が形成され、埋設部の表面には塩化銀被膜は形成されていないものであり、このため、電極1aとリード線12aとの接続部には塩化銀被膜は形成されることがなく、電極1aとリード線12aとの電気的接続

が塩化銀被膜によって阻害されることがないものである。

更に、ヘッド部10aの先端には、固定部材11及び電極1a,1bの検知 部を覆うようにキャップ体15が取り付けられ、これにより電極1a、1bの検 知部が保護される。キャップ体15には、二つの平行並列なスリット状の関口部 16が形成されており、この関口部16により、キャップ体15の内側と外側と が連通されている。この関ロ部16はキャップ体15の側面から前端面を通って 反対側の側面に亘るように形成されている。 またキャップ体15には各関口部1 6の両端部に、この関口部16と連通すると共にキャップ体15の内側と外側と を連通する連通孔17が形成されており、この連通孔17は各開口部16の幅よ りも大径に形成されている。ここに、開口部16および連通孔17は、液中の塩 素濃度を測定する際にキャップ体15の内側に水道水等の検査対象の液体を浸 入させて電極1a.1bの検知部をこの液体に浸漬させたり、液中の塩素濃度を 測定した後にキャップ体 1 5の内側から液体を排出したりするためのものであ る。

次に本実施形態の塩素計の動作について説明する。

まず検査対象の液中 (例えば水道水) の塩素濃度を測定する測定モードにつ いて説明する。スイッチSW1の操作部8aをオン操作すると、CPU4の入力 端子P4に操作信号が与えられ、CPU4が測定モードで動作する。そして、ス イッチSW1の操作後にヘッド部10aを検査対象の液中に浸けて、検査対象の 液をかき混ぜると、液中に浸けられたキャップ体 1 5 の内側に液体が浸入して電 極1 a、1 bの検知部が液体に浸漬され、電極1 a、1 b間に塩素濃度に応じた 起電圧が発生する。この場合は電極1 aがプラス極となり、起電圧によって補正 抵抗ROの両端間に電圧V1が発生する。そして、この電圧V1(検知信号)に オフセット電圧印加部2によりオフセット電圧V2が重畳され、重畳後の電圧信 25 号 (V1+V2) が演算増幅器OP1によって非反転増幅され、CPU4の入力 端子P1に入力される。このときCPU4では、入力端子P1に入力された電圧 信号V3を内蔵するA/D変換部でA/D変換し、この電圧信号V3とEEPR

10

15

20

OM5に記憶されたオフセット電圧V2およびゲインGを用いて、センサ部1の 検知信号V1を演算により求めており、検知信号V1から液中の塩素濃度を求め てLCD6に表示させている。

ここで、図4〜図9はそれぞれ補正抵抗ROの抵抗値を2kΩ、20kΩ、100kΩ、200kΩ、390kΩ、1MΩとした場合に、複数のセンサ部を塩素濃度が0%(浄水)、0.4ppm(水道水の残留塩素濃度)、0.9ppm、1.5ppmの液にそれぞれ浸けた時の起電圧について上述の校正処理を行った結果を示しており、これらの測定結果より従来の塩素計に比べて検知信号の線形性を改善できたことが判明した。なお補正抵抗ROの抵抗値が小さすぎると、電極1a、1b間に発生する起電圧が小さくなって、演算増幅器OP1に分解能の小さい高価な素子を使用しなければならないので、補正抵抗ROの抵抗値を1kΩ以上とするのが好ましい。また補正抵抗ROがない場合よりは線形性が良好であるが、補正抵抗ROの抵抗値を大きくするにつれて、線形性が悪化する傾向にあるので、補正抵抗ROの抵抗値を1 OMΩ以下とするのが好ましい。

次に塩素濃度の検出値を校正する校正モードについて説明する。スイッチSW2の操作部8bをオン操作すると、CPU4の入力端子P5に操作信号が与えられ、CPU4がオフセット電圧V2の校正モードで動作する。そして、スイッチSW2の操作後にヘッド部10aを浄水中に浸けて、液をかき混ぜると、液中に浸けられたキャップ体15の内側に液体が浸入して電極1a,1bの検知部が液体に浸漬され、電極1a,1b間に塩素濃度に応じた起電圧が発生する。このときユーザは、LCD6の表示を見ながら操作部2aを操作し、LCD6の表示が0になるようにオフセット電圧V2を調整しており、CPU4は、調整終了後に電極1a,1bを液中から上げた時に入力端子P1に入力される電圧V3からオフセット電圧V2を求めており、このオフセット電圧V2をEEPROM5に記憶させる。

20

25

オフセット電圧V2の校正が終了すると、操作部8bを再度操作するなどし

てゲインの校正モードに移行させる。このとき、ヘッド部10aを所定の塩素濃 度(例えば1.5ppm)の液中に浸けて、検査対象の液をかき混ぜると、液中 に浸けられたキャップ体15の内側に液体が浸入して電極1a, 1bの検知部が 液体に浸漬され、電極1a.1b間に塩素濃度に応じた起電圧が発生する。この 場合は電極1aがプラス極となり、起電圧によって補正抵抗ROの両端間に電圧 V1が発生し、オフセット電圧印加部2によりオフセット電圧V2が重畳され、 重畳後の電圧信号(V1+V2)が演算増幅器OP1によって非反転増幅され、 CPU4の入力端子P1に入力される。CPU4は、入力端子P1に入力された 電圧信号V3を内蔵するA/D変換部でA/D変換し、この電圧信号V3とEE PROM5に記憶されたオフセット電圧V2およびゲインGを用いて、センサ部 10 1の検知信号を演算し、演算結果をLCD6に表示させており、CPU4は出力 端子P2、P3を開放又は短絡することで演算増幅器OP1のゲインGを切り替 え、試料の塩素濃度に最も近くなるゲインに演算増幅器OP1のゲインGを設定 する。そして、ゲインの校正作業が終了すると、CPU4は設定されたゲインG をEEPROM5に記憶させる。 15

以上のようにして出力の校正が行われ、校正時に設定されたオフセット電圧 V2およびゲインGはEEPROM5に記憶され、CPU4ではEEPROM5 からオフセット電圧V2およびゲインGを読み出して、塩素濃度の演算に用いて いるので、オフセット電圧V2やゲインGの設定が変更された場合にも容易に対 応でき、回路の構成を簡単にできる。

#### 産業上の利用可能性

20

上記したように、本発明によれば、検知信号の非線形性を改善するための補 正抵抗を一対の電極間に接続してあり、この補正抵抗を接続することによって、 検知信号の非線形性が改善されるから、塩素濃度の検知精度を向上させることが できる。

## 請求の範囲

## 1. 以下の構成を含む塩素計:

異種の金属によりそれぞれ形成され、検査対象の液中に浸けられたときに電圧を 発生して検知信号として出力する一対の電極を具備したセンサ部、

検査対象の液中に前記一対の電極を浸けた時の前記検知信号から液中の塩素濃度を検出する検出部。

前記一対の電極間に接続された前記検知信号の非線形性を改善可能な抵抗値の補正抵抗。

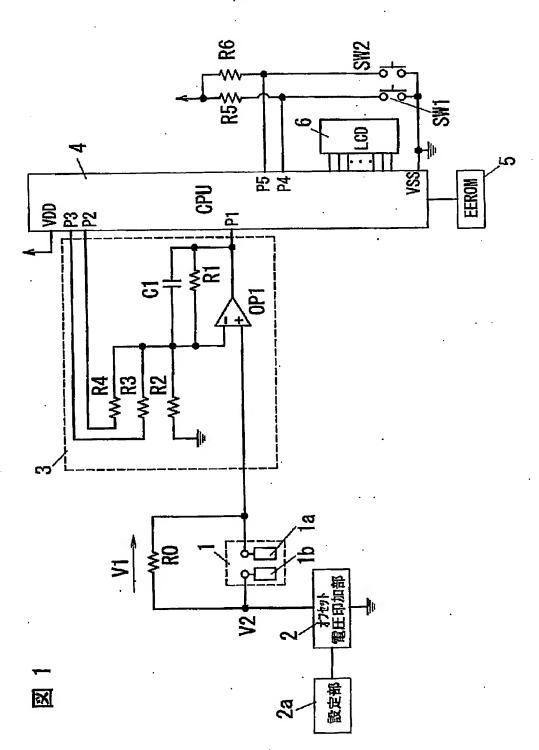
10

15

- 2. 請求項1に記載の塩素計において、さらに、前記センサ部の検知信号にオフセット電圧を重畳するオフセット電圧印加部と、オフセット電圧が重畳された検知信号を所定のゲインで増幅して前記検出部に出力する検知信号増幅部と、前記検出部の出力の校正時における前記オフセット電圧と前記ゲインとを記憶する記憶部とを含み、前記検出部が、検知信号増幅部から入力された検知信号と記憶部に記憶されたオフセット電圧およびゲインを用いて前記センサ部から出力された検知信号を演算により求める演算手段を備える。
- 3. 請求項1または請求項2の何れかに記載の塩素計において、前記補正抵抗の 20 抵抗値が1kの以上且つ10Mの以下である。

## 要約書

塩素濃度に対する起電圧の非線形性を改善した塩素計を提供する。塩素濃度の検査精度を高めた塩素計を提供する。この塩素計は、異種の金属によりそれぞれ形成され、検査対象の液中に漫けられたときに電圧を発生して検知信号として出力する一対の電極1a,1bを具備したセンサ部1と、センサ部1の検知信号にオフセット電圧を重畳するオフセット電圧印加部2と、オフセット電圧が重畳された検知信号を増幅してCPU4に出力する検知信号増幅部3と、検知信号増幅部3から入力された信号をもとに液中の塩素濃度を検出するCPU4と、検知信号の非線形性を補正するために一対の電極1a,1bの間に接続された補正抵抗ROとを備える。



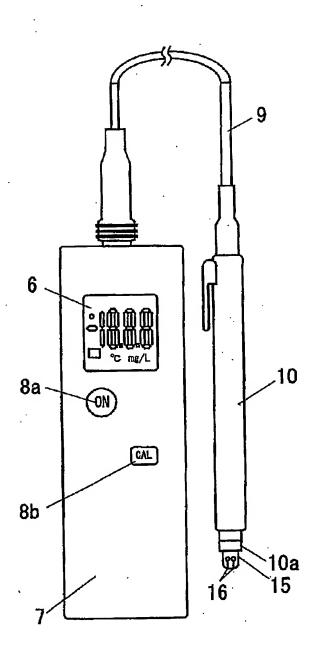


図 3a

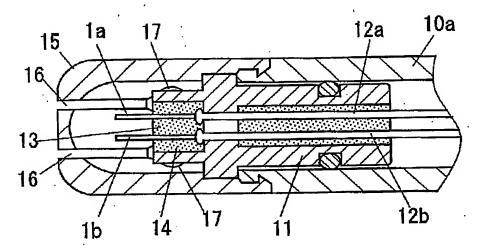
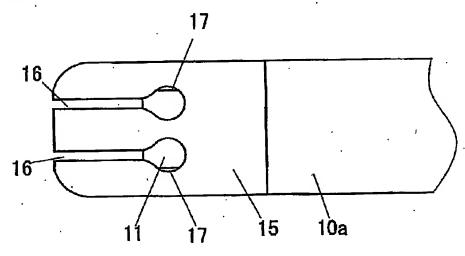
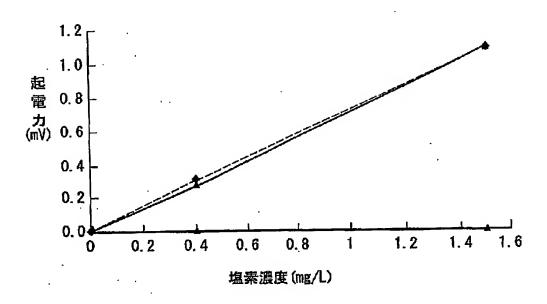
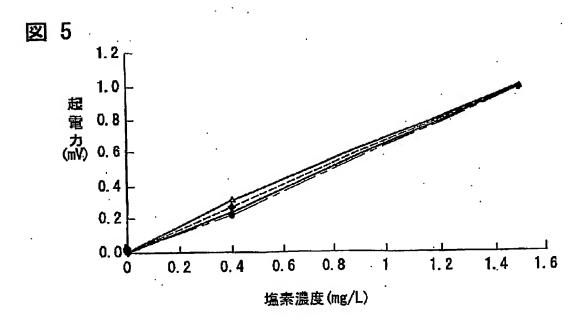
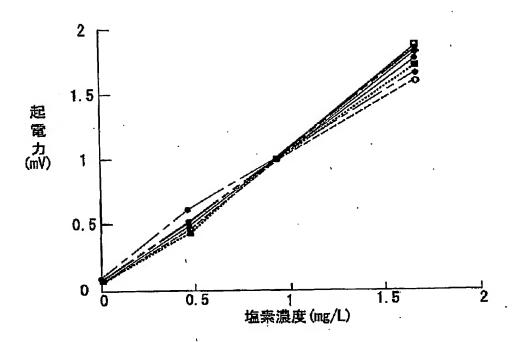


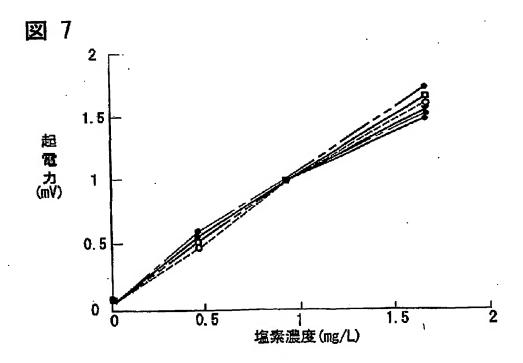
図 3b

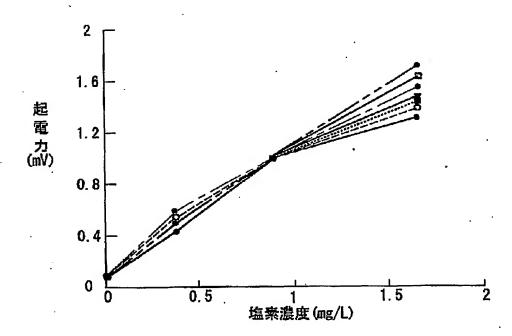


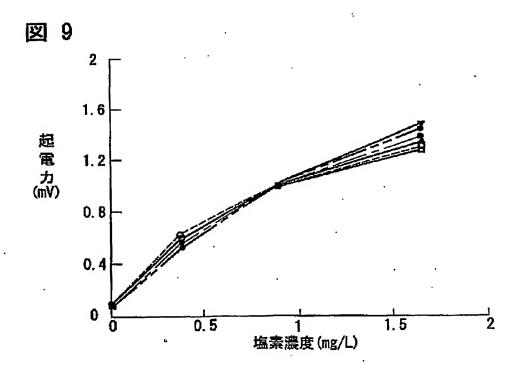




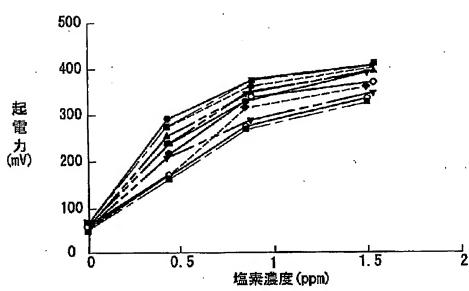












# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/016638

International filing date: 10 November 2004 (10.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

1

Number: PCT/JP2004/002029

Filing date: 20 February 2004 (20.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)

